

1. Record Nr.	UNINA9910698275303321
Titolo	a-SiGe:H materials and devices deposited by hot wire CVD using a tantalum filament operated at low temperature [[electronic resource] /] / A.H. Mahan ... [and others]
Pubbl/distr/stampa	Golden, Colo. : , : National Renewable Energy Laboratory, , [2005]
Descrizione fisica	1 volume : digital, PDF file
Collana	Conference paper ; ; NREL/CP-520-37475
Altri autori (Persone)	MahanA. Harv
Soggetti	Solar cells - Materials Chemical vapor deposition
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Title from title screen (viewed on Apr. 20, 2006). "February 2005."